

申請日 年 月 日
 ※受付日 年 月 日
 ※事務局受付No. _____
 ※記入不要

名城大学LED共同研究センター実験室利用許可申請書

LED 共同研究センター長 殿

申請者（研究代表者／教員）

氏名

印

利用代表者（共同研究先）

社印

施設を利用したいので以下の通り申請します

申請区分（該当をチェックのこと）	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 変更	<input type="checkbox"/> 更新
------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

利用研究テーマ名													
企業規模 (該当をチェックのこと)	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>大企業</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 中小企業</td> </tr> <tr> <td>【中小企業定義】</td> <td>業種 : 従業員規模・資本金規模</td> </tr> <tr> <td>製造業・その他の業種 :</td> <td>300 人以下又は 3 億円以下</td> </tr> <tr> <td>卸売業 :</td> <td>100 人以下又は 1 億円以下</td> </tr> <tr> <td>小売業 :</td> <td>50 人以下又は 5,000 万円以下</td> </tr> <tr> <td>サービス業 :</td> <td>100 人以下又は 5,000 万円以下</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 大企業	<input type="checkbox"/> 中小企業	【中小企業定義】	業種 : 従業員規模・資本金規模	製造業・その他の業種 :	300 人以下又は 3 億円以下	卸売業 :	100 人以下又は 1 億円以下	小売業 :	50 人以下又は 5,000 万円以下	サービス業 :	100 人以下又は 5,000 万円以下
<input type="checkbox"/> 大企業	<input type="checkbox"/> 中小企業												
【中小企業定義】	業種 : 従業員規模・資本金規模												
製造業・その他の業種 :	300 人以下又は 3 億円以下												
卸売業 :	100 人以下又は 1 億円以下												
小売業 :	50 人以下又は 5,000 万円以下												
サービス業 :	100 人以下又は 5,000 万円以下												

実験室（1階）の利用希望期間

利用希望期間	年 月 日 ~ 年 月 日
--------	---------------

研究者（共同研究先）

所属 職名	氏 名

研究者及び研究協力者（名城大学）

所属 職名	氏 名

研究内容について

<p>研究概要</p> <p>※使用する主な装置名 （下記 参照）も記載ください</p>	
--	--

装置名

- 1.MOCVD 装置(GMC-230X) 2.MOCVD 装置用 in-situ モニタ装置 3. 有機金属気相成長(MOCVD)装置
4. スパッタリング装置 5. マスクアライナー装置 6. 高真空蒸着装置 7. 熱処理装置
- 7-1. アニール装置 8. ラッピング装置 9. 研削装置 10. レーザスクライブ装置 11. マッピング装置
12. 微分干渉顕微鏡 13. X 線回折装置(SmartLab) 14. 触針式表面形状測定器
15. カラーコンフォーカル顕微鏡 16. LED 成長過程リアルタイム X 線評価装置